 archi ivo		
		۱
		ı
		ı

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	_
10/670,316	KOBAYASHI ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Ben Lewis	1745	

	SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner	
429	11	4/13/2006	BL	
429	13	4/13/2006	BL	
429	25	4/13/2006	BL	
429	34	4/13/2006	8L	
429	39	4/13/2006	BL	
	·			

INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner

(INCLUDING S		T
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DATE	EXMR
EAST	4/13/2006	BL
		·